

# 平成29年度 先端加工技術セミナー

開催日:平成30年3月6日(火)

会場:秋田県産業技術センター  
高度技術研究館3F 一般研修室

主催 秋田県産業技術センター 素形材プロセス開発部  
共催 秋田県生産技術研究会

次のとおり、先端加工セミナーを開催します。最先端のものづくり研究開発に従事されている著名な研究者をお招きして研究内容のご紹介をいただきます。企業活動の一助となることを祈念しておりますので、奮ってご参加ください。

## 《 次 第 》

挨拶 13:30~13:40

秋田県産業技術センター 所長 赤上 陽一

基調講演 13:40~15:00

「社会実装が進む SiC パワー半導体と  
それを支える結晶成長・ウェハ加工技術」

国立研究開発法人 産業技術総合研究所  
エネルギー・環境領域  
先進パワーエレクトロニクス研究センター  
ウェハプロセスチーム

チーム長 加藤 智久様

本セミナーへの参加申し込み方法は、下記担当の電子メールへ

[kusumi@rdc.pref.akita.jp](mailto:kusumi@rdc.pref.akita.jp)

①企業名 ②連絡先(電話番号) ③参加者氏名 を明記の上、ご要請ください。

お問い合わせ先は (電話番号) TEL 018-862-3414  
担当 先進プロセス・医工連携グループ 久住 孝幸

また、下記 FAX にても参加の申し込みを承ります。

F A X 0 1 8 - 8 6 5 - 3 9 4 9

秋田県産業技術センター 久住宛

**先端加工技術セミナー 参加申込書** 問い合わせ先 tel 018-862-3414

企業名	
所 属	
電 話	
F A X	

出席者ご芳名

役 職	所 属	ご 芳 名